



# MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

---

Warszawa, dnia 26 lutego 2020 r.

Poz. 218

## OBWIESZCZENIE

PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 lutego 2020 r.

**o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji,  
w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego**

Na podstawie art. 15<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288) ogłasza się, co następuje:

Następujące wystawy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na terenach wystawienniczych w Poznaniu, są wystawami dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczone według daty wystawienia na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego:

- 1) LOOK – Forum Fryzjerstwa, organizowane w dniach 4–5 kwietnia 2020 r.;
- 2) BEAUTY VISION – Forum Kosmetyki, organizowane w dniach 4–5 kwietnia 2020 r.;
- 3) INSTALACJE – Międzynarodowe Targi Instalacyjne, organizowane w dniach 21–23 kwietnia 2020 r.;
- 4) SAWO – Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa, organizowane w dniach 21–23 kwietnia 2020 r.;
- 5) SECUREX – Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń, organizowane w dniach 21–23 kwietnia 2020 r.;
- 6) EXPOPOWER – Międzynarodowe Targi Energetyki, organizowane w dniach 21–23 kwietnia 2020 r.;
- 7) GREENPOWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej, organizowane w dniach 21–23 kwietnia 2020 r.;
- 8) ITM INDUSTRY EUROPE, w tym:
  - a) MACH-TOOL – Salon Obrabiarek i Narzędzi,
  - b) METALFORUM – Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego,
  - c) SURFEX – Salon Technologii Obróbki Powierzchni,
  - d) WELDING,
  - e) NAUKA DLA GOSPODARKI,organizowane w dniach 2–5 czerwca 2020 r.;
- 9) SUBCONTRACTING – Targi Kooperacji Przemysłowej, organizowane w dniach 2–5 czerwca 2020 r.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej: *E. Demby-Siwiek*